

LUNUPEAN PAIENT U. . LE

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

04044352

PUBLICATION DATE

14-02-92

APPLICATION DATE

12-06-90

APPLICATION NUMBER

02151545

APPLICANT: OKI ELECTRIC IND CO LTD;

INVENTOR:

MOCHIZUKI MASATAKA;

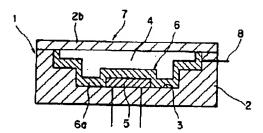
INT.CL.

H01L 23/427

TITLE

HEAT PIPE TYPE ELECTRONIC

PARTS COOLER



ABSTRACT :

PURPOSE: To reduce the thermal resistance of a package and improve heat radiation property and enable high density promotion of electronic parts by making the electric parts installed and fixed inside the sealed space of a package, an evaporating part, and using the inwall part of the package as a condensing part.

CONSTITUTION: A wick 6a made of porous ceramic material such as alumina, or the like is provided on the surface of an LSI body 5, which is fixed to the bottom of the recess 3 of a ceramic package provided with a step, and in the peripheral recess 3, whereby the wick 6a becomes the evaporation part 6 of working fluid while maintaining heat pipe working fluid. The upper cover 2b of the package 2 is fixed opposite to the evaporation part 6, and sealed space 4 is made by the upper cover 2b and the recess 3. The upper cover 2b becomes the condensing part 7 which condenses the working fluid. The sealed space 4 is vacuumized through a nozzle 8 and the working fluid such as pure water, fleon, or the like is injected, and then the nozzle 8 is sealed. Since the sealed space 4 gets in the vacuumized condition, it becomes possible to boil enough the working fluid at the temperature lower than the atmospheric boiling point of the working fluid.

COPYRIGHT: (C) JPO

⑲ 日本 国 特 許 庁 (JP)

⑪特許出頭公開

⑫ 公 開 特 許 公 報(A) 平4-44352

識別記号 庁内整理番号 母公開 平成4年(1992)2月14日

H 01 L 23/427

7220-4M H 01 L 23/46

審査請求 未請求 請求項の数 4 (全5頁)

公発明の名称

ヒートパイプ式電子部品冷却器

頭 平2-151545 ②特

20出 頤 平2(1990)6月12日

@発 明 者 杉原

東京都江東区木場1丁目5番1号 藤倉電線株式会社内

東京都港区虎ノ門1丁目7番12号 沖電気工業株式会社内

@発 明 伊発 明 堀 野 直 正孝

東京都江東区木場1丁目5番1号 薩倉電線株式会社内

望月 创出 頣 藤倉電線株式会社

東京都江東区木場1丁目5番1号

冲電気工業株式会社 他出 頣 人

東京都港区虎ノ門1丁目7番12号

199代 理 人 弁理士 藤本 博光 外2名

1. 発明の名称

ヒートバイプ式電子部品冷却器

2. 特許請求の範囲

- 1、作助液の封入されたパッケージの密封空間 内に固定装着された電子部品を無額とする無発部 とし、この高発部からの意気を受けるパッケージ の内壁部分を凝縮部とすることを特徴とするヒー トパイプ式電子部品冷却器。
- 2. 凝縮部は薄いセラミック材料よりなる請求 項1記載のヒートバイプ式電子部品冷却器。
- 3: 凝縮部はその一部を金属材料とした請求項 1 又は 2 記載のヒートパイプ式電子部品冷却器。
- 4.パッケージを垂直配置し、電子部品の表面 にウィックを形成してなる請求項1記載のヒート パイプ式電子部品冷却器。

3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本見明は例えばLSIやパワートランジスタ等 の電子部品から発生する無を冷却するためのヒー トパイプ式電子部品冷却器に関する。

従来、電子部品としてのLS!はセラミック製 のパッケージ内に収納され耐熱性、耐衝撃性等に 対して対策が描されている。すなわち、第5回に 示すようにセラミックパッケージ101の空間部 102にLSI本体103を収納している。

しかし、セラミックは無伝導串が低く、LSI 本体103とケース面である上量101a間の無 低抗は3℃/Wである。ここで、無低抗Rは8/ Qで表され、 B は進度差(で)、 Q は発熱量(W) である。したがって、パッケージ101内のL S「本体103の加熱に対し上置101a、つま りパッケージ101表面の温度が上昇しない傾向 にある。このため、パッケージ101からの直接 放無量が少なく、LSI本体103の実装密度に

限界があると共に、LSI本体103の通無事故が多く、信頼性が低いという問題点がある。

これらの問題点を解決する手段として、第6回に示すようにセラミックパッケージ101の上輩101aを金属材料(Cu-W合金等)とし、モの一個をパッケージ外側面とすると共にその他の一部をLSI本体103に接触するように大きいことを利用してセラミックパッケージ101の放無効果を増加させることが実施されている。この場合、LSI本体103とケース面としての上輩101a間の無低抗は1.5℃ノWとなる。

また、第7回に示すように、作動液の対入されたケース110の密封空間内にトランジスタチャプ111を収納し、ケース110の内壁及びトランジスタチップ111を形成すると共に、トランジスタチップ111を無調とする底発部としている。(ELECTRONIC PACKING and PRODUCTION 127頁 1978年11月号参照)

し、この悪免部からの 医気を受ける パッケージの 内壁部分を凝縮部とすることを特徴とする。

また、 鼓筒部は海いセラミック材料とすることが望ましく、 そして鼓筒形はその一部を金属材料とすることもできる。

さらに、パッケージを垂直配置し、電子部品の 表面にウィックを形成してもよい。

(作用)

(免明が解決しようとする課題)

ところで、第6図に示すようにセラミックパッケージの一部を金属とした場合には、セラミックパッケージの無抵抗の低減に大きな効果が得られるものの、LSIの高密度化、小型化が進む現在、一段と無抵抗を低減させ且つ放無能力を高める電子部品冷却手段が要求されている。

また、第7回に示す従来例において、ケース1 10は保護用として厚く形成されているため、 庶 発部からの重気を受ける凝縮部の無抵抗は何等考慮されていないことになる。

そこで、本発明は上記事情を考慮してなされた もので、その目的とするところは、パッケージの 熱抵抗を低減させ且つ放熱効果の向上を図ると共 に、電子部品の高密度化を達成し得るヒートパイ プ式電子部品冷却器を提供することにある。

(課題を解決するための手段)

上記の目的を達成するために、本発明にあって は、作動液の封入されたパッケージの密封空間内 に固定装着された電子部品を無頼とする底発部と

〔英 难 例〕

そして、しら1年は5の表面及びその周囲の凹角部3に沿ってアルミナ等のセラミック材料をフェルト状式いはメッシュ状の多孔質物質としたウィック6aが设けられ、このウィック6aがヒートパイプ作動液を保持しつつ、作動液の蒸発部6となっている。セラミックパッケージ2の上面には同様にセラミックからなる上量2aが悪免部6

と対向して固着され、この上重2 a と凹陷部3 とにより密封空間部4が形成される。上置2 a はその全体をパッケージ2 と同様の対質であるセラミック材料の薄板で違り、この上重2 a が作動液を凝縮する凝縮部7 となる。

さらに、セラミックパッケージ2の側部にはで 対空間部4に過ずるノズル部8が取付けられ気にし、このノズル部8を通し非疑性がスの設定を注入た で対空間部4を真空にし、作動液を注入たた 後、ノズル部8を対止する。ここでで動でした では気が発性能を有する例えば純水やフロン5 ではこれる。密封空間部4は10⁻³~10⁻⁵ では変される。密封空間部4は10⁻³~10⁻⁵ では変となっていいたか、作動で、50で ではたい温度、例えば純水の場合、50で でも十分に沸騰することが可能となる。

以上のように構成された電子部品冷却器1を製造するには、セラミックパッケージ2の凹陥部3 底面に固定装着されたLSI本は5に対し、その表面及びその周囲の凹陥部3に沿って多孔質物質からなるウィック6aを装着し、次いでノズル部

放無効果が得られる。

次に、本発明の第2実施例によるヒートバイプ式電子部品冷却器を第2図に示す。 前記実施例と 同一の部分には同一の符号を付して説明する。 この実施例では上置2aがその中央部からセラミックパッケージ2の上部接触部近伊までをCu-W合金等の金属部7aとして無伝導率を高める確する は略部7となる。

このように本実施例によれば、上蓋2 a をそののように本実施別によれな、上蓋2 a をををの中央部からセラミックパッケージ2 の上部を触然で発送するとしたので、と、一般に対している。との、一般に対している。との、一般に対している。との、一般に対している。というないでは、一般に対している。というないでは、一般に対している。というないでは、一般に対している。というないでは、この場合も同様の効果を有する。

尚、上記第1、第2異施例では、蓋発部6にゥ

8 を通して非疑症性ガスの吸引排気を行って密封 空間部 4 を真空にし、作動液を注入した後、ノズル部 8 を封止することによって、セラミックパッケージ 2 がヒートパイプ構造となる。.

次に、本実施例の作用を説明する。

このように本実施例によれば、凝縮部である上 夏2aが薄いセラミック材料からなるので、高い

イック 6 a を設けたが、構造上、液相の作動流体を重力によって速流するサーモサイホンとして使用でき、その結果ウィック 6 a を省くこともできる。

また、上記別2実施例において、セラミックパッケージ2の上置2aに部分的に設ける金属材料としてCu-W合金を選定したが、これに限らず、他の無伝導率の高いアルミニクム合金やFe-Ni合金等の金属材料を用いることができる。

また、セラミックパッケージ12にはセラミッ クからなる併煮12aが固着され、併煮12aと 「 ずる複数の円孔を穿没することによって、この円 凹陷部13とにより密封空間部14が形成される。 餅蓋12aの内面には複数のなめらかな曲線状論: を形成して表面積を大きくし、馬発した作動液を 凝雑し易くし、かつ内面から分離し易くしている。 そして、倒蓋128の外面にはCu。Ti製のメ タライズ層17を介してCu. Al等の金属から なるフィン形状の放熱部18が設けられている。

このように本実施例によれば、倒蓋12aの内 面に複数の溝を形成すると共に、その外面にメタ ライズ層17を介して放然都18を投けたから、 疑踪部となる側蓋128の放熱効果を大幅に高め ることができる。その他の構成及び作用は前記実 、 海側と同一であるのでその説明を省略する。

第4日は本発明の第4実施例によるヒートパイー プ式電子部品冷却器を示し、前記第3実施例と同 一の部分には同一の符号を付して説明する。この 実施例では、セラミックパッケージ12の凹陷部 13全体にウィック16mが形成され、このウィ

能力を高めることができ、コンパクトなヒートシ ンクの設計が可能となる。

、さらに、パッケージ内部は完全密封構造となっ ていることから、パッケージ目体をヒートパイプ 構造とするための特別な改造を必要としない。そ の 結果。 加工工数を極端に増加させることなく製 造することができるという効果を異する。

4. 図面の簡単な説明

第1回は本発明に係るヒートパイプ武電子部品 冷却器の第1実施例を示す経断面図、

第2回は第2実施例のヒートパイプ式電子部品 冷却器を示す戦断面図、

第 3 図は第 3 実 施 例のヒートバイ ブ式 電子 部 品 冷却器を示す級断面図、

第 4 図は第 4 実施例のヒートパイプ式電子部品 冷却器を示す縦断面図、

第5図は従来の電子部品冷却器を示す縦断面図、 第6図は従来の他の電子部品冷却器を示す経断 面図、

ァク16aにしSI本体15から側蓋12aに通 孔内を密封空間部14としている。したがって、 本実施例でも第3実施例と同様の放無効果が得ら れる。その他の構成及び作用は前記第3実施例と 同一であるのでその説明を省略する。

一尚、上記各実施例では電子部品としてLS!を 用いて説明したが、本発明はパワートランジスタ 等のように、作動させることによって熱を発生し、 免賠体が密封空間を有するパッケージ内に収納さ れる電子部品であれば、いかなるものでも適用可 能である。

〔発明の効果〕

以上説明したように、本発明によれば、パッケ ージ内部に形成した密封空間部をヒートパイプ機 造としたので、電子部品とバッケージ間の無抵抗 を振めて小さくすることができる。これにより、 電子部品の高密度の実装が図れ、コンパクトなパ ッケージに高性能な電子部品を収納することがで きる。また、外部に接続するヒートシンクの放熱

第7回は従来のさらに他の電子部品冷却器を示 す 展 斯 面 図 で あ る。

1 … 電子部品冷却霉、

2…セラミックパッケージ、3……凹陥部、

4 … 密封空間部、5 … L S l 本体 (電子部品)

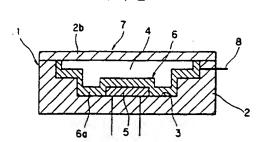
6 … 蒸発部、 6 a ... ウィック、

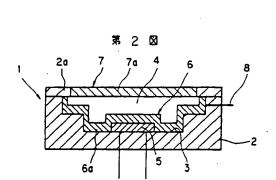
7 … 最縮肥、 7 a … 金属部、

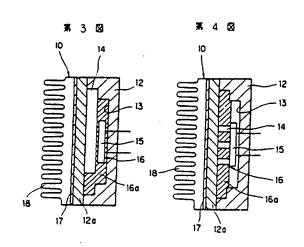
8 … ノズル 配。

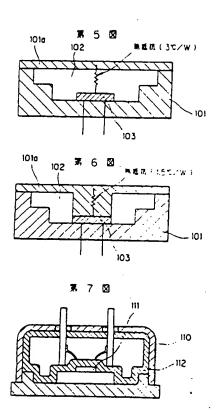
出縣人代理人

特開平4-44352 (5)









This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

| Defects in the images include but are not limited to the items checked: |
|---|
| ☐ BLACK BORDERS |
| ☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES |
| ☐ FADED TEXT OR DRAWING |
| BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING |
| ☐ SKEWED/SLANTED IMAGES |
| ☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS |
| ☐ GRAY SCALE DOCUMENTS |
| ☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT |
| ☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY |
| Потикр. |

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.